PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-271730

(43) Date of publication of application: 30.10.1989

(51)Int.Cl.

7/00 **G01D** 5/26 GO2F 1/35

(21)Application number: 63-101026

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

23.04.1988

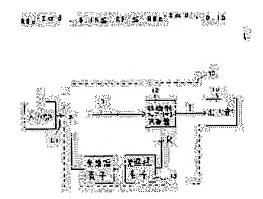
(72)Inventor: SAKATA HAJIME

(54) OPTICAL A/D CONVERTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable fast, high-accuracy image processing by using a nonlinear Fabry-Perot resonator as a nonlinear element, and setting parameters such as the reflection factor of a resonator mirror constituting the Fabry-Perot resonator and the quantity of light absorption in the resonator properly.

CONSTITUTION: The nonlinear optical element 12, an optical delay element 13, and an optical amplifying element are provided and constitute a part of an optical A-D converting means. An input part 11 inputs input light L1 consisting of a linear or two-dimensional analog value to the nonlinear optical element 12 of the optical A/D converter 10. This nonlinear optical element is composed of the nonlinear Fabry-Perot resonator and an expression I hold for the reflection factors RF and RB on the incidence side and transmission side of the nonlinear Fabry-Perot resonator 12, the absorption coefficient ain the resonator 12, and resonator length (d). Consequently, high-speed, high-accuracy twodimensional parallel processing is enabled.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-271730

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)10月30日

G 02 F 7/00 G 01 D 5/26 G 02 F 1/35 7348-2H C-7015-2F

7348-2 H審査請求 未請求 請求項の数 8 (全 21 頁)

の発明の名称 光

光A-D変換器

②特 願 昭63-101026

20出 願 昭63(1988) 4月23日

@発明者 坂田

肇 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 柳 君

1.発明の名称

光A-D変換器

2. 特許請求の範囲

(1) 対談には、 一のできないはは、 力がは、 力がは、 力がは、 力にはは、 のできないでは、 のできないでは、 のできないでは、 のでは、 $RBe^{-2\alpha d} - 0.15 \lesssim RF \lesssim RBe^{-2\alpha d} + 0.15$ なる条件を満足することを特徴とする光A - D 変換器。

(2)前記光A-D変換手段は前記非線形光素子からの第2出力光を予め設定した増幅処理を行う 光増幅素子を介した後、該非線形光素子に入力光 として再入力する構成の光学的な帰還系を有して いることを特徴とする請求項1記載の光A-D変 換器。

(3)前記第2出力光はアナログ信号光であり、前記光増編素子は入力されたアナログ信号光の強度を該アナログ信号光が前記非線形光素子に再入力するとき2倍となるように増幅処理をしていることを特徴とする請求項2記載の光A-D変換器。

(4) 前記非線形光素子と前記光増幅素子とを光学的に帰湿配置した帰避系の光路中の一部にこれ らの各素子間での光信号が互いに混合しないよう に光理延を行う為の光遅延素子を設けたことを特 撤とする請求項3記触の光A-D変換器。

(5) 前記光A - D 変換手段は前記非線形光素子のしきい値を前記第2出力光が該非線形光素子に再入力するとき1/2倍となるような制御部を有していることを特徴とする請求項1 記載の光A - D 変換器。

(6) 前記光A - D 変換手段は前記非線形光素子からの第2出力光を、該非線形光素子に入力光として再入力する構成の光学的な帰還系を有していることを特徴とする請求項5記載の光A - D 変換器。

(7) 前記非線形光素子を有した帰還系の光路中の一部に光信号が該非線形光素子内で互いに混合しないように光遅延を行う為の光遅延素子を設けたことを特徴とする請求項 6 記載の光 A - D 変換器。

(8)前記光A-D変換手段への入力光は3原色分離手段により多色画像情報から空間的若しくは時系列的に得た3原色の画像情報を有する光を波長変換手段に入力し、該波長変換手段により各々

3

ると1枚の画像の画案数が増加する。一方母近は 1枚の画像の情報量が増加してきている。従って 1 画素当りの処理時間は従来以上に高速度に処理 することが要求されている。

例えば具体的数値を挙げると10ビット用のA-D変換素子の処理速度はかなり高速な素子で現在
初 0.1 μ sec 程度である。

处理 画素 数 が 例えば 100×100 画素 であると画像全体で約 1 msecの 処理時間を要する。又1000×100 画素であると約100msec となり、かなり 処理時間が長くなってくる。

この為、最近電気的処理に代わって光を利用して並列に処理を行ない高速度化を図ろうとすることが例えば特開昭 54-11756号公報や特開昭 56-153 921 号公報等で提案されている。同公報では電気的アナログ情報を光信号に置き換えると同時に遺歴フィルター若しくは音響光学効果を用いた光学的処理により景子化を行い量子化レベルに応じて電気信号として 2 催化を行っている。

しかしながらこれらの公報では低子化段階のみ

一定の波長より成る画像情報に変換した光であることを特徴とする翻求項 1 記載の光 A - D 変換器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光A - D 変換器に関し、特に非線形ファブリペロー共振器から出力される 2 種類の出力光を利用した光学的並列処理が可能な高精度の光A - D 変換器に関するものである。

(従来の技術)

近年画像処理分野や画像通信分野等においては 画像に関するアナログ画像情報を光、又は電気的 なデジタル情報に変換する所謂 A - D 変換器を用 い該 A - D 変換器より得られたデジタル情報を計 算機で高精度、高速度にデジタル処理することが 行なわれている。

このうち特に画像処理分野における技術は発達 が著しく、多種、多様でしかも高速及び高精度な A - D 変換器が求められている。

一般に画像処理において高精度化を図ろうとす

4

光信号を用いている為、 2 値化する段階で量子化 レベル数だけの光電変換素子、符号発生回路等を 必要とする。この為量子化レベル数が処理ピット 数に応じて増大すると構成がそれにつれて繁雑と なり、又光学的処理が一部にしか使われていない 為、全体として高速度化が困難であった。

又、電気的チップを使用せずにA-D変換を行う方法が例えば特開昭 58-152225 号公報で提案されている。しかしながら同公報では光学的アナログ量を単に 2 段階に区別するものであり使用用途が極めて限られている。

以上のように従来の画像処理においては光学的にA-D変換を行うことにより高速度化を図ることが大変困難であった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は高速度でしかも高精度に 2 次元的な並列処理が可能な特に顕像処理や画像通信等の分野に好適な光 A - D 変換器の提供を目的とする。

特に本発明は非線形光素子として最適化された 非線形ファブリベロー共振器を用いることにより 高精度な光A-D変換器の提供を目的としている。

本発明の更なる。目的は画像処理においては 1 画素のビット数が任意に設定でき画像の諮詢性を適切に設定することができる光 A - D 変換器の提供にある。

本発明の更なる目的は多色画像情報から特定 色、例えば3原色の画像情報を空間的若しくは時 系列的に分離抽出し、並列処理を行うことにより 多色画像情報であっても効率的にしかも高速処理 が可能な光A~D変換器の提供にある。

(問題点を解決するための手段)

入力光に対して一定のしきい値を有し、入力光が該したい値以下のときは第1出力光としてディジット 0 を意味するデジタル信号に相当する強度の光を、第2出力光として該入力光が該しきい値以上のときは第1出力光としてディジット 1 を意味するデジタル信号に相当する強度の光を、第2出力光として該入力光強度から該しきい値を差し引

7

最より成る入力光 L 1 を光 A - D 変換器 1 0 の非線形光素子 1 2 に入力している。本実施例における非線形光素子 1 2 は入力光 L 1 に対して一定のしきい値を有し、該しきい値を基準にして同時にデジタル信号より成る第 1 出力光 T とアナログ信号より成る第 2 出力光 R の 2 種類の出力光を出力する非線形ファブリベロー共振器(以下「ファブリベロー共振器」という。)を利用している。

光湿延素子13は非線形光素子12から入力されてくる第2出力光Rを一定時間遅延させて出力している。光増幅素子14は光遅延素子13から入力されてくる第2出力光Rを一定の増幅率で線形に増幅した後、非線形光素子12に入力光として再入力している。15は出力部である。

本実施例においては入力部11からのアナログ 信号より成る入力光 L 1 をファブリベロー共振器 12に入力する。ファブリベロー共振器 I 2 は一 定のしきい値を有し、例えば第2図 (A).(B) に示 すように入力光 L 1 の光強度 I がしきい値 I 、以 下のときは第1出力光 T として同図 (A) に示す いた光強度に比例する光を各々出力する非線形光 素子を有する光A - D 変換手段を利用した光A -D 変換器において、該非線形光素子は非線形ファ ブリベロー共振器から成り、該非線形ファブリベ ロー共振器における入射側と透過側のミラーの反 射率を各々RF、RBとし、共振器内の吸収係数 を α、共振器長を d としたとき

 $RBe^{-2\alpha d}$ - 0.15系 RF 系 $RBe^{-2\alpha d}$ + 0.15なる条件を満足することである。

(実施例)

第1 図は本発明の光 A - D 変換器の第1 実施例のプロック図である。同図において1 0 は光 A - D 変換器であり、非線形光素子1 2 と光遅延業子1 3 そして光増幅素子1 4 を有している。

尚、非線形光素子12と光遅延素子13そして 光増幅素子14は光A-D変換手段の一部を構成 している。

11は入力部であり、例えば光A-D変換する 為の画像情報等の1次元又は2次元的なアナログ

8

ディジット 0 を意味するデジタル信号に相当する 強度 I 。の光を、第 2 出力光 R として同図(B) に示す・入力光の強度に比例した強度 I Roの光を 各々出力している。

又、入力光の強度」がしきい値 I、以上のときは第1出力光Tとして同図(A)に示すディジット 1 を意味するデジタル信号に相当する強度 I、の光を、第2出力光Rとして同図(B)に示すように入力光強度 I からしきい値を差し引いた光強度に比例する強度 I niの光を各々出力している。

このようにファブリペロー共振器 1 2 からの 第 1 出力光下は第 2 図(A)に示すステップ状の デジタル信号であり、第 2 出力光 R は第 2 図 (B)に示すように入力光強度が一定値までは該 入力光強度に比例し、一定値に達すると一時 0 と なり再び入力光強度に比例して線形に増加するア ナログ信号となっている。

そしてファブリベロー共振器12からの出力光のうち第2出力光Rを光遅延素子13に入射させている。光遅延素子13はファブリベロー共振器

1 2からの第 2 出力光を光増幅素子 1 4 で増幅して非線形光素子 1 2 に再入力させる帰還系の任意の一部に設けられており、ファブリベロー共振器 1 2で処理される情報が帰途中に先の光情報と混合しないようにタイミングをとる為に一定時間 2 出力光 R は光増幅素子 1 4 に入射する。光増幅素子 1 4 では入力光を一定の増幅率で例えばファビリベロー共振器 1 2 に入力光強度に対して 2 倍となるように増幅している。

以上のように本実施例では光A - D 変換手段 10において、アナログ信号である入力光し1に 対しファブリベロー共振器12を介した帰還系を 構成することにより該光A - D 変換手段10より 順次デジタル信号である第1出力光丁を得ている。

このように本実施例の光 A - D 変換器は入力か 5 出力に至る情報を全て光で処理して A - D 変換 している。

尚、本実施例において光情報が短いパルス光で

1 1

線形媒質であり吸収係数α、ファブリベロー共振 器長dを打し、原折率nはn=n。+ΔnIcで表わしている。ここでn。は暗状態での屈折率であり、Δnは内部光強 度に応じた非線形屈折率係数である。34は入り 光であり光強度をI。、35は透過光で通常第1 出力光の機能を果たし光強度をI。、36ほ反射 光で通常、第2出力光の機能を果たし光強度を Jaとしている。

ファブリベロー共振器の透過率工を

とすれば、透過率下は共振器をチューニングする ことにより変化する。最も透過率下の高くなる共 振状態はmを整数、 Aを使用波長とすると

のときに得られる。

又、ファブリペロー共振器では内部光強度と透 過光強度との間で次の関係が成立する。

あり、帰還中に時間の前後で混合する心配のない 場合は光遅延素子13を省いても良い。

本実施例で用いた非線形ファブリベロー共振器は、例えば非線形屈折率を有する媒質をファブリベロー共振器内に配置した構成より成り、入力光強度によって透過光強度(第1出力光に相当)及び反射光強度(第2出力光に相当)が非線形に変化する非線形な光機能素子としての作用を有している。

本実施例ではこのときの入力光-透過光及び入力光-反射光の光強度特性を最適化するため前述の如くファブリペロー共振器における非線形媒質の吸収係数、共振器長、共振器ミラーの入射側と透過側の各反射率等や共振器の共振条件からの初期位相ずれ等を設定することを特徴としている。

第3図(A)は本実施例に係るファブリベロー 共振器の一実施例の概略図である。 同図において 31は入射側のミラー(前面ミラー)で強度反射 率 R F を有し、32 は透過側のミラー(後面ミ ラー)で強度反射率 R B を有している。33は非

1 2

但し、Bは以下のように表わされる。

$$\beta = \frac{\alpha \cdot d \cdot (1 - R_B) \cdot e^{-\alpha} d}{(1 - e^{-\alpha} d) (1 + R_B e^{-\alpha} d)}$$

(1)及び(3) 式より

となる。

共振状態は入力光強度 I 。 の共振による増大効果で内部光強度 I 。 が大きくなって実現する。 屁折率が内部光強度 I 。 に依存する様子は、

これを用いてはファブリベロー共振器のチュー ニングの様子を表わす式は以下のようになる。

$$T = \frac{A}{1 + F \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \cdot d + \delta_0 \right)} \cdots (6)$$

但し、

$$A = \frac{(1-R_{P})(1-R_{B}) e^{-\alpha d}}{(1-R_{C})^{2}}$$

$$F = \frac{4 \cdot R \cdot \alpha}{(1 - R \cdot \alpha)^2}$$

δ。は初期位相ずれであり、共振状態との関係は第3図(B)に示すようになっている。第4図(A)に(3)式と(6)式におけるTとI。を示す。(3)式と(5)式よりI。を除去しして」。とIャの関係を第4図(B)に示す。第4図(B)においてΙ。が0から増大するにつれて
Jャは徐々に増大する。しかしΙ。がE点に連するとIャはジャンプし下点に達する。逆にΙ。を
波少させるとIャは上のブランチを通ってG点をで減少しG点でH点まで落下する。このように
I。の適切な範囲で双安定現象が起きている。

本実施例で使用される光A-D変換器では非線形ファブリペロー共振器に入力する光はパルス的であり、帰還して再び光が入力する間に毎回入力光はOとなり、つまりリセットされるため、実際に重要な入出力特性は第4図(B)の下側ブラン

. I 5

るためには非線形ファブリベロー共振器が第2図 (A),(B) に示すような入出力特性に近いことが望ましい。即ち、選過側入出力特性については、階段状が望ましく、又反射側入出力特性については、しきい値で急峻な変化を持ち、それ以外は直線的な鋸歯波状が望ましい。

本実施例では高精度の光A - D 変換器を得る為に前途の如く各要素を設定している。即ち、入力光強度 I 。との関係を式で表わすと(3).(4).(5).(6) 式から

という超越方程式が得られる。

但し

δ - 2π d·n。/ λ · δ。 である。

同様に入力光強度 I 。と反射光強度 I 』との関係は (7). (8). (5) 式から以下の超越方程式で得られる。

チを通る曲線となる。 しきい値 l thは E 点である。 前述のメカニズムは透過光について説明したが、反射側についても全く同様にして得ることが可能である。

尚、この場合は以下の2式について解くことになる。

$$I_{c} = \frac{D \cdot I_{c}}{1 + Psin^{2} \left(\frac{2\pi}{3} n \cdot d + \delta_{c}\right)} \cdots (8)$$

但し

$$C = \frac{\alpha \cdot d (1 - R_{e} e^{-\alpha d})}{(1 + R_{n}e^{-\alpha d})(1 - e^{-\alpha d})}$$

$$D = \frac{(1 - R_{P})(1 + R_{n} e^{-\alpha d})(1 - e^{-\alpha d})}{\alpha d (1 - R_{\alpha})^{2}}$$

第5図はこのとき得られる双安定性を示す入出力特性の概略図である。 実際に光 A - D 変換器に関わる入出力特性は第5図の上側プランチを通る曲線である。

前述の如く、高精度な光A-D変換器を実現す

1 6

(8) 式及び(10)式の超越方程式を解くことにより、例えば第6図及び第7図で示すような入出力関係が得られる。式及び図から入出力の関係は以下の包絡線で挟まれる。

透過側は

$$I_{c} = B \cdot D \cdot I_{o} / (1 + F) \dots \dots \dots (12)$$

書き換えると

$$I_{c} = I_{o}(1 - R_{P})(1 - R_{a}) e^{-\alpha d} / (1 - R_{a})^{2}$$
... (11)

$$I_{c} = I_{o}(1 - R_{F})(1 - R_{B}) e^{-\alpha d} / (1 + R_{B})^{2}$$

反射側は

掛き換えると

$$I_{R} = I_{0} (\sqrt{R_{F}} + \sqrt{R_{B}} \cdot c^{-\alpha d})^{2} / (1 + R_{A})^{2}$$
... ... (13)

となる。

光A - D変換器を高精度に実現するために、この非線形ファブリベロー共振器の入出力特性において最も重要な点は、入力光強度がしきい値を越える位置で、反射光強度が急激にドロップすることである。

つまり入力しきい値前後の出力値の差、つまり ON-OFF比を可能な限り大きく設定すること が非線形ファブリベロー共振器の最適化につなが る。そのための最も効果的な方法は第6図、第7 図の下傾包絡線の傾きを O に近づけることであ

透過側は(12) '式より

1 9

率を

$$R_F / R_L \rightarrow e^{--2\alpha d}$$
(16a)
の如く設定することが好ましい。

特に本実施例においてはファブリベロー共振器 における各要素を

$$R_B c^{-2\alpha d} - 0.15 \le R_F \le R_B e^{-2\alpha d} + 0.15$$
... (17)

の如く設定するのが光 A - D 変換を高精度に行うのに好ましい。

又、第1回からわかるように下傾包絡終の傾きが 0 に近づくのは必須条件であるが、同時に上側 包絡線の傾きがあまり小さくならないようにすることが重要である。つまり反射光の強度が極端に低いと光利用率が低くなり、且つ光増幅器の増幅 利得を高めなければならず、光A - D 変換器 のシステムとして好ましくない。この傾向は第9回にも表われている。

 $R_{\rm F}$ / $R_{\rm B}=~e^{-2\,lpha\,d}$ の近傍に最適条件が存在するが、その中でも $R_{\rm F}$, $R_{\rm B}$ が比較的大きな状態の

次に具体的な実施例について説明する。

同図に示すように速過側と反射側とでは最適設計の範囲が異なってくる。光A - D 変換のためには一般にはしきい値で出力値が 0 から遠ざかればその値だけフィードバックされて誤差を生じるから特に反射側の入出力特性が重要となってくる。

一方、透過側の出力値は、ディジタル値として とらえる点及びフィードバックしない点から反射 側ほど条件がきびしくない。

この為、光 A - D 変換器を設計する基本として 非線形ファブリペロー共振器の共振器ミラー反射

2 0

方が望ましいことが明らかである。

多くの場合、少なくともRr, Rs のいずれかが反射率0.3 以上つまり30%以上であることが望ましい。特にRs の値が大きい場合の方がさらに望ましい。

尚本実施例においてはα・d つまり非線形媒質での吸収量が小さいほど(15s) 式でのR・/R。の値は1に近づき、従って(15)式で示す傾向を同時に満足する条件が出てくる。

本実施例では便宜上、固定パラメータとした吸収係数 a やファブリベロー共振器長 d なども素子の設計においては、重要なパラメータである。

本実施例において入力画像としては例えば写真 フィルム、写真プリント、種々のプリントのよう なハードコピーやCRT、液晶表示装置あるいは 空間光変調器のようなソフトコピーなどが挙げられる。

光A-D変換器への入力光は入力画像に応じて 透過光であったり、反射光であったり、或は自然 光によるものであったりする。又、非線形ファブ リペロー共振器の被長感度に合わせて空間光変調 器などを用いて波長変換することも可能である。

第12図は本発明において入力画像から光A-D変換器への入力方法の具体的な一実施例の概略図である。

本実施例では所謂光描込み型空間光変調器を用いている。受光層 123 として光伝 専性を有する Cdsを用い、光変調暦 124 として受光量に応じ てCdsの電界が変化するのを利用して電界変化 を起こす液晶を用いている。

この他、受光層 123 として半導体を用いたフォトダイオード、フォトトランジスタを用いても良い。又光変調層 124 としては液晶以外に電気光学効果を持つものとして PL2T, LiNbOs, Bi, 2SiO2。
・等を用いても良い。 更に同一被長を持つ光を出力

2 3

ら出力し、ファブリペロー共振器12に違すると 予め設定している例えば入力光強度2 n-1 の値を しきい値として第1出力光下は第14図(B)に 示すデジタル的出力光となり、第2出力光Rは 第14図(C)に示す同図(A)から同図(B) を引いたようなアナログ的出力光となる。

第14図(B)の出力形態は入力光の強度がし きい値 2 ⁿ⁻¹ を超えた場合にディジット 1 に相当 する値を出力し、超えない場合はディジット 0 に 相当する値を出力している。つまり n ピットの 最 上位 (MSB)を表わしている。

する手段として発光ダイオード、牛導体レーザー 等を用いても良い。

本実施例においては各受光暦123 に入力画像122 が描き込まれ、しかる後に光変調暦124 ヘファブリベロー共振器に応じた波長を持つ光127 偏光ビームスブリッター 125を介して入射させ、偏光ビームスブリッター125 を通して反射光128 として該波長よりなる入力画像情報を持つ画像を得ている。

次に本実施例の動作原理の具体例について説明する。

第13図は2次元アナログ量より成るデジタル変換すべき一画像の一例である。本実施例では簡単の為、同図のX-X 線上の画像を抽出して第14図(A)に示す強度分布のアナログ画像をデジタル画像に変換する場合について説明する。第14図(A)において被軸は空間的位置、縦軸は光強度であり、以下これをnビットの2値情報にデジタル化する場合について説明する。

第14図(A)のアナログ情報が入力部11か

2 4

従って、ファブリベロー共振器12に再入力するときのファブリベロー共振器のしきい値は2 n-1 で一定であるが実質上判別するしきい値は前回の近の2 n-2 となる。この為ファブリベロー共振器12からは第1出力光Tとして第14回(F)に示すような2 n-2 以下の情報を各々出力する。

本実施例では以上の動作をビット数繰り返して M S B (2 n-1) からし S B (2 °) まで順に例えば第 1 5 図に示すような 1 , 0 , 1 , 1 , …の様なデジタル化した画像情報を得ている。

尚、第15図では機動を画業で区切って扱わしている。

以上の説明では 1 次元画像情報が並列に処理されているが無論実際には 2 次元画像が並列に処理されていることになる。

光増幅素子14としては2級類あり、1つは純 光型で他の1つは増幅器の際光~電気-光と変化 させた光電型である。本実施例では所望の線形の 増幅が得られるものであればいずれも適用可能で ある。

純光型としては増幅用レーザを利用したものが あり、利得を有する媒質中への入射光を増幅させ た後、射出させている。利得の大きなレーザ媒質 なら波長に合わせて選べば使用可能である。

例えば、AlGaAs/GaAs 半導体レーザ、金属蒸気レーザ、致は色素レーザ等を用いた光増幅素子が適用可能である。

又、入出力特性の非線形性を利用して例えば 第16回に示すようにトランジスタ的に増幅を行 う非線形帯子や、或は光誘起屈折率効果を有する 結晶中で信号光とポンプ光を退合させ、ポンプ光 のエネルギーを信号光に移送させることにより増 幅を行う素子を利用することも可能である。

光 誘 起 屈 折 率 効 果 の 大 き な 結 晶 と し て は 、 B a T i O s , B i 1 2 S i O 2 。 等 が あ る 。 こ の 他 B S O (B i 1 2 S i O 2 e) や 液 晶 等 の 空 間 光 変 調 器 を 利用 し て 光 増 紹 素 子 を 構 成 し て も 良 い 。

光電型としてはCCD、フォトトランジスタ、

2 7

歴像を用いた場合を示したが、アナログ入力画像
として多色の画像を用いる場合には3原色分離手段と波長変換手段を入力部と光A − D 変換手段と
の間に設けた構成とすれば良い。

本実施例ではファブリベロー共振器 1 2 に入力 したアナログ入力画像 122 は 2 ³ の大きさのピッ 光導電層とPLZT若しくは液晶を組み合わせた もの、光電子増幅管を利用したマイクロチャンネ ルブレートとLiNbO。を組み合わせたもの等が使用 可能である。

光理延素子13として遅延時間が固定のものは 光ファイバを利用したものがある。短い光パルス を信号光として利用する場合、ファイバ中の分散 により光パルスが長くなるのが問題となる場合に はファイバの折り返し端に位相共役板を設置すれ ば良い。

又、遅延時間が可変で制御可能なものとしては 光替積素子若しくは空間光変調器とクロック素子 とを組み合わせて第 1 7 図に示すような構成とす れば第 1 図と同様の光 A ~ D 変換器を達成するこ とができる。

次に本発明の各実施例の具体的な構成例について説明する。第18回、第21回、第22回は各々順に本発明の実施例2~4の概略図である。

実施例 2 ~ 4 においてはアナログ入力画像として簡単のため第 1 図に基づく単色の例えば白黒の

28

本実施例では入力光としては、100nsecのパルス光を用いており、光増幅素子及びファブリベロー共振器の応答時間が凡そ10nsec、非線形光素子の緩和時間は凡そ40nsecである。

1 周回時間を500nsec とする為、光ファイバの 長さを100sとした。 4 ピットを処理するのに結局 2 μ sec だけ要した。ただし、本処理では画像情報を並列に扱うね、実質的処型速度は極めて高くなっている。

本実施例におけるファブリベロー共振器の入力 - 透過特性及び入力 - 反射特性を第19図(A)。 (B) に示す。同図におけるファブリベロー共振器を用いたときの4ピット処理の結果を第20図に示す。

本実施例においては吸収係数 α (μ m $^{-1}$) と共振器長d (μ m) の積 α d は α d = 0.1 としており、従って共振器ミラーの反射率 R $_{\rm P}$ 、 R $_{\rm B}$ は R $_{\rm P}$ / R $_{\rm B}$ = ${\rm e}^{-2\,\alpha\,d}$ の条件から

 $R_P / R_B = 0.8$

となる。ここでは $R_F = 0.7$ 、 $R_B = 0.85$ としている。

本実施例によれば第19図に示すように透過側はステップ状の入出力特性が得られ、且つ反射側はしきい値で出力値が O となる鋸歯状の入出力特性が得られる。

尚、第20回において横軸は入力アナログ量を

3 1

۵.

以上の構成により前述の実施例2と同様な光A-D変換を行ない同様の結果を得た。

第21図に示す実施例3では光遅延を光ファイ バーの代わりに光書積楽子とクロック素子との組 み合わせより行っている。

第21図において101.102 は光蓄積素子であり、BSOや被晶を組み合わせた空間光変調器等から成っており、応答時間は約1 msecである。このうち光容積素子101 は光増幅機能を有している。103 は反射鏡、104 はクロック素子であり約5 msecの間隔で光蓄積素子101.102 を制御している。

本実施例では光遅延を次のようにして行っている。即ち、光容積素子101 がセット状態で光器積素子102 がウェイティング状態のとき画像情報はファブリベロー共振器125より光容積素子101 を介し、光器積素子102 に容積される。次に光器積素子102 がセット状態で光容積素子101 がウェイティング状態のときは画像情報はファブリベ

諮問で表わしたものであり、縦軸はデジタル量で ある。直線は理想的結果でありそれに対して階段 状の線は本実施例の結果である。

本実施例において处理情報を確めるため A - D 変換を実行した後、入力量との比較のために各ディジットに貫みを掛けてアナログ量へ戻す手続きを行なった。非線形ファブリベロー共振器での損失や、その他の光路での損失を加味して光増幅器の増幅利得を 3.1 倍とした。

尚、本実施例においてInSbを非線形媒質としたファブリ・ペロー共振器を構成しても良い。照明光源121 として、波長10.6μmの炭酸ガスレー を使用することにより、レーザ光がInSbを励起し、このときファブリペロー共振器12は50年間及び組織10円である。光増幅素子は近近ない炭酸ガスレーザを配置し、自然発光が本システムの信号レベルを侵さない程度により実現した。従って、光増幅素子14を通過する時間はシステム内では無視でき

. 32

ロー共振器 1 2 をへて光智積素子 101 に蓄積される。そして再び光常積素子 101 がセット状態になれば増幅されて出射し、光智積素子 102 に蓄積する。以上をピット数だけ繰り返して処理を行っている。

本実施例では照明光版121 としてはAェレーザ (波長514.5 nm)を用い、ファブリベロー共振器 1 2 としては ZnSeとThP4とを交互に配している。 ファブリベロー共振器 1 2 はAェレーザ光を吸収 して屈折率が変化する。

本実施例では吸収係数 α と共振器長 d との積α dを0.1 とした。第 2 2 図(A)はこのときの入力しきい値での O N / O F F 比を重みとして表わした説明図である。

同図は共振器ミラーの反射率 R_P 及び R_a を全範囲でながめたものである。 O N \angle O F F 比の高い条件は R_P \angle R_a = e^{-2 α d} 与 0.8 に沿って存在し、且つ R_P , R_a がある程度大きな値を有する範囲に限られている。

第22図(B)はON/OFF比の高い領域の

拡大図である。同図から明らかのように R。 / R。 = e ^{-2 α d} に沿って最適条件が集中している。

本実施例においては第19回に示すような第1 出力光と第2出力光を出力している。このときの 応答時間は約1086cである。

以上のような各要素の処理時間により本実施例における光信号の1周回時間は10msecであり、8 ビットの処理では約80msec要している。

例えばフィルムの解像度を1000×1000とすれば 1 顧素当りの知理速度は1 μ sec 以下と高速処理 が可能である。

第23図に示す実施例4ではアナログ入力画像 112からの情報を光増幅素子111と光遅延素子 112そしてファブリベロー共振器12とから成る 光A-D変換器内をピット数に応じて往復させ ファブリベロー共振器12より順次第1出力光下 としてデジタル画像を得ている。

光増幅素子 111 は反射光を増幅する機能を有しており、光遅延素子112 は光増幅素子111 への入

3 5

ファブリベロー共振器のしきい値を制御してA - D 変換を行なっても良い。この場合も、本発明の特徴である共振器ミラーの反射率、吸収係数、共振器長の関係式は同様に成り立つ。

(発明の効果)

本発明によれば非線形光素子として非線形ファブリベロー共振器を用い、該ファブリベロー共振器を構成する共振器ミラーの反射率、共振器内での光吸収量等のパラメータを適切に設定することにより高速でしかも高精度の光A-D変換器を達成することができる。

又、情報の2次元並列处理が極めて容易に実現することができる為、 面像処理に伴う A - D 変換の高速化が容易となり、 更に他の並列処理システムにも円滑に接続可能な A - D 変換処理が可能となる。

その他、光の持つ並列性から将来期待される光コンピューティングの並列ディジタル情報入力手段としても好適な光A-D変換器を達成することができる。

射光と出射光が混合しないように十分パルス光を 遅延させている。

ファブリベロー共振器 1 2 と光増幅素子 111 とは、 GaAsからなり、従って照明光減 121 も GaAs半導体レーザからの波長 830 na の光を用いる。光パルス持続時間は 10 nsec、ファブリベロー共振器 1 2 の応答時間は 5 nsec、緩和時間は 40 nsec、光増幅素子 111 の必要時間は、以上に比べたら無視できる大きさである。光遅延時間を 100 nsec とする為、光ファイバーを 20 m の長さとした。従って、ピット・レートは 100 nsec となる。

以上の各実施例では光A-D変換器内に1つの非線形ファブリベロー共振器を設け、帰還を行なうことにより処理を行なった例を示したが、例えば複数の非線形ファブリベロー共振器を設け、順次ディジットを出力しても良い。

又、以上の各実施例では非線形ファブリベロー 非振器のしきい低は固定であり、光増幅器を用い て相対的にしきい値を各ディジットに合わせて変 化させたが、例えば光増幅器を用いず、非線形

3 6

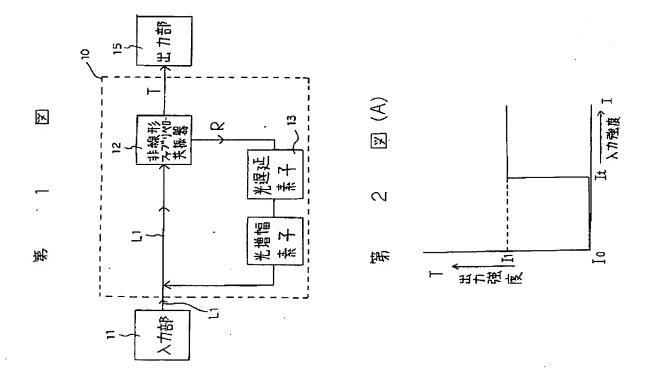
4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例の基本構成のブロッ ク図、第2図(A)、(B) は第1 図に示す非線形光素 子の入出力特性の説明図、第3図(A),(B) は本発 明に係る非線形ファブリベロー共振器の説明図、 第4回~第7回は本発明に係る非線形ファブリベ ロー共振器の入出力特性の説明図、第8.第9 図、第22図(A)、(B) は本発明に係る非線形ファ ブリペロー共振器のしきい値における出力値の ON/OFF比を表わす説明図、第10図。 第11回、第19回は本発明に係る非線形ファブ リベロー共振器の入出力強度特性の測定例を示す 図、第12回は木発明に係る被処理画像の入力手 段の説明図、第13図はアナログ入力画像の一例 を示す説明図、第14図(A)~(F) は各々本発明 に係る非線形光素子の入出力特性を説明する為の 概略図、第15図は本発明の光A-D変換器で処 型出力されたデジタル情報の説明図、第16図は 本発明で用いた光増幅器の入出力特性の一個を示 す図、第17図は第1図の実施例の一部分を変更 したときの一実施例のブロック図、第18図、第21図、第23図は各々本発明の具体的な実施例の概略図である。第20図は本発明の光A-D変換を行なった結果を示す説明図である。

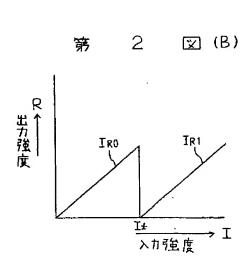
図中、10は光 A - D 変換手段、11は入力部、12はファブリベロー共振器、14・111 は光増幅素子、13・112は光遅延素子、15は出力部、121 は照明光源、122 はアナログ入力照像、181 はピームスブリッター、182 はピット・ブレーン化したデジタル画像、16・101・102は光蓄積素子、103 は反射鏡、17・104 はクロック素子である。

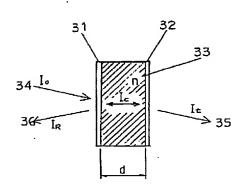
特許出願人 キャノン株式会社 代 型 人 高 梨 幸 雄 (編集)

3 9

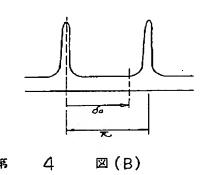


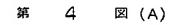
3 図 (A)

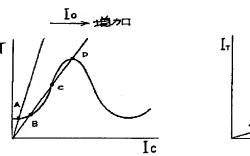


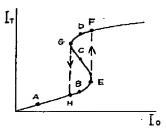


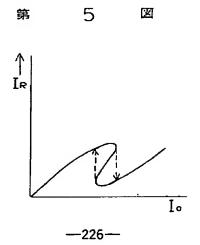


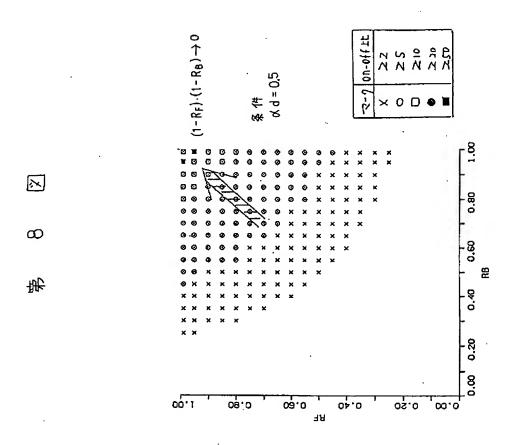


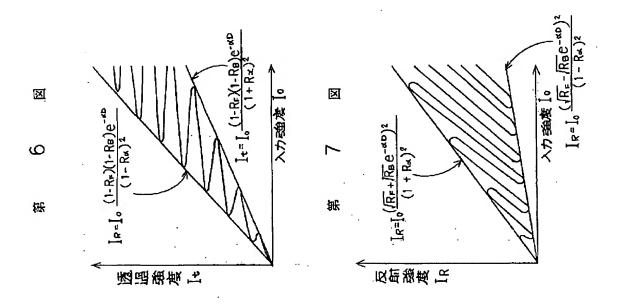




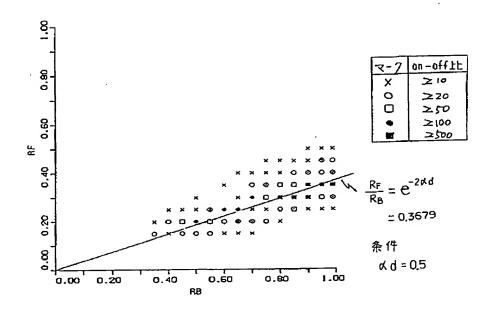


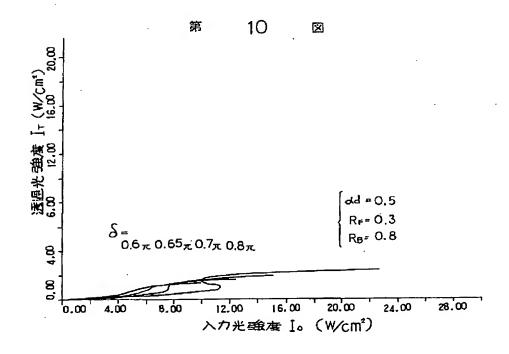


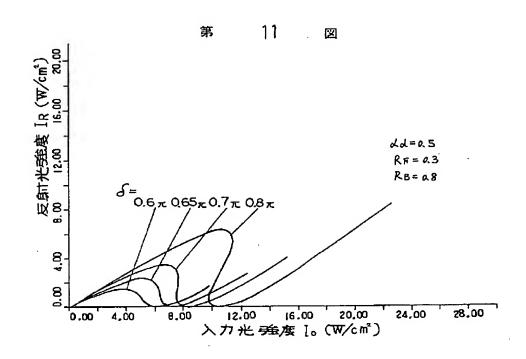




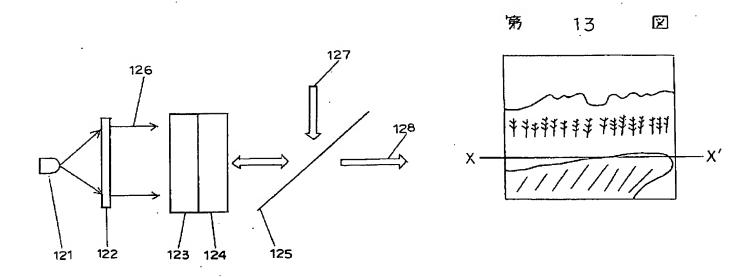


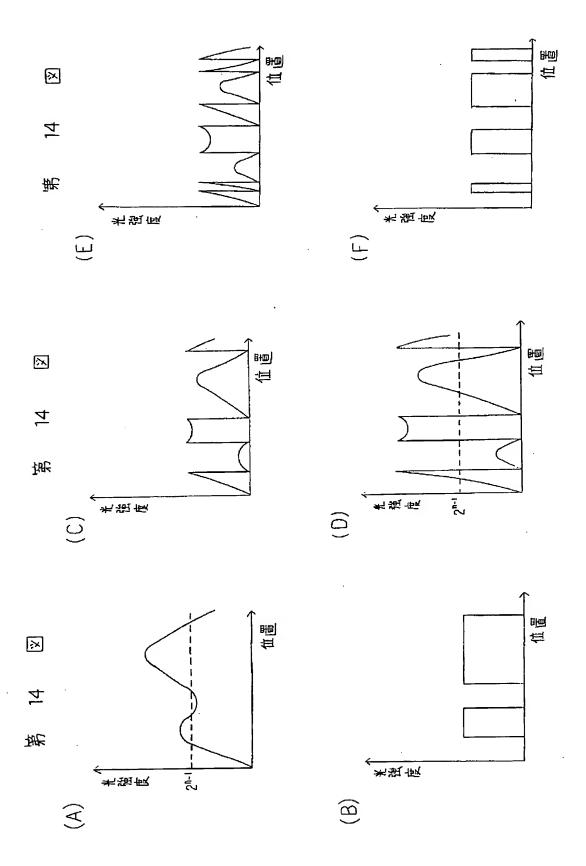






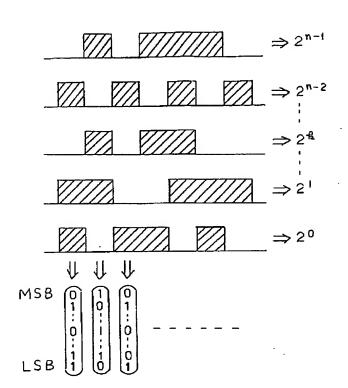


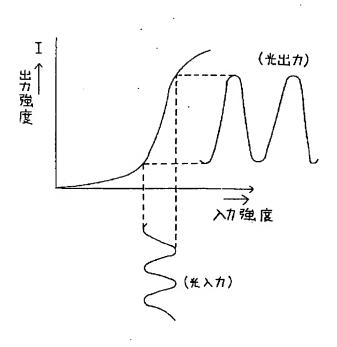




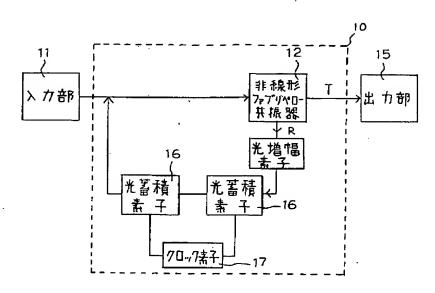
第 15 図

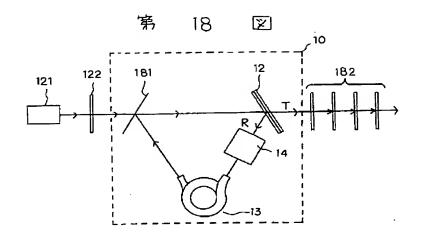
第 16 図

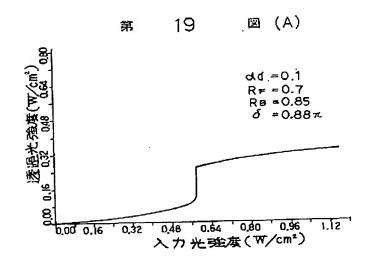


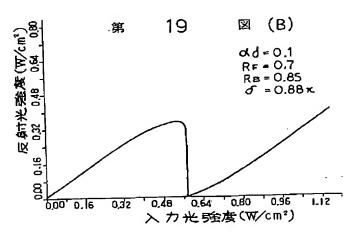


第 17 図

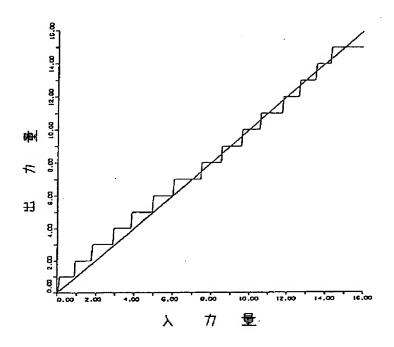


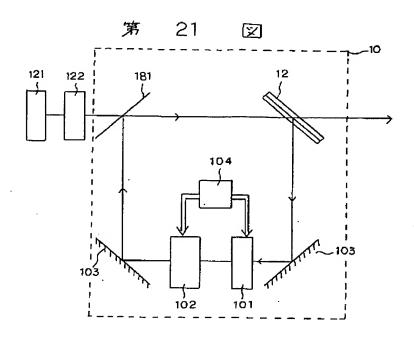




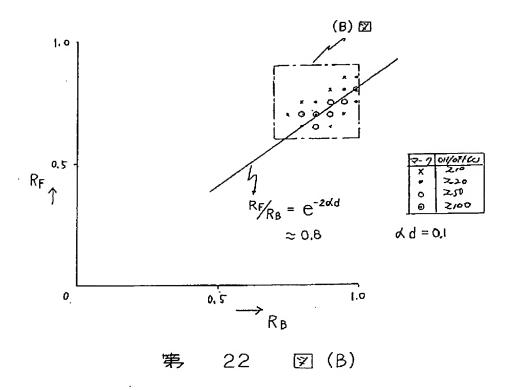


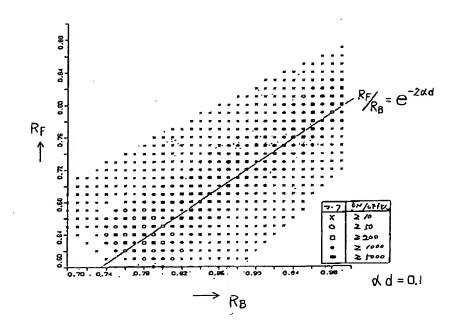
第 20 図

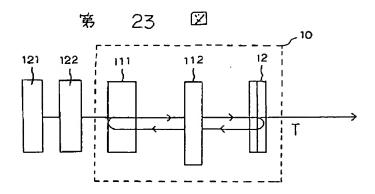




第 22 図 (A)







【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成6年(1994)8月5日

【公開番号】特開平1-271730

【公開日】平成1年(1989)10月30日

【年通号数】公開特許公報1-2718

【出願番号】特願昭63-101026

【国際特許分類第5版】

G02F 7/00 9316-2K G01D 5/26 C 7269-2F G02F 1/35 9316-2K

手続補正 書(館)



平成6年1月10日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和63年 特 許 麗 第101026号

2. 発明の名称

光A-D変換器

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人住 所 東京都大田区下丸子3-30-2名 称 (100) キヤノン株式会社 代表者 海 手 洗 撃

4. 代理人

居 所 〒152 東京都目風区自由が丘2-9-23 ラポール自由が丘301号 電話3718-5614 氏 名 (8681) 井堰士 高 梨 幸 雄

- 5. 補正の対象
- (1) 明細書の「特許請求の範囲」・「発明の詳細な説明」の欄。



6. 補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
- (2) 明細書第7頁第13行目から第8頁第9行目にかけての「入力光に・・・・ことである。」を「入力光に対して一定のしきい値を有し、入力光が該しきい値以下のときは第1出力光としてディジット0を意味するデジタル値号に相当する強度の光を、第2出力光として該入力光強度に比例した整度の光を各々出力し、入力光が該しきい値以上のときは第1出力光としてディジット1を意味するデジタル信号に相当する強度の光を、第2出力光として該入力光強度から該しきい値を差し引いた光強度に比例する光を各々出力する非線形光素子を有する光AーD変換手段を利用した光AーD変換器において、該非線形光素子は非線形ファブリペロー共振器から成り、該非線形ファブリペロー共振器における入射側と透過側のミラーの反射率を各々RF、RBとし、共振器内の吸収係数をα、共振器長をdとしたときRF/RBの値がe・2αd近傍の値をとるように設定したことである。」と補正する。

2. 特許請求の範囲

〔1〕入力光に対して一定のしきい値を有し、入 力光が該しきい値以下のときは第1出力光として ディジット〇を意味するデジタル信号に相当する 強度の光を、第2出力光として該入力光強度に比 例した強度の光を各々出力し、入力光が該しきい 位以上のときは第1出力光としてディジット1を 意味するデジタル信号に相当する強度の光を、 第2出力光として該入力光強度から該しきい値を 差し引いた光強度に比例する光を各々出力する非 線形光霜子を有する光A-D変換手段を利用した 光A-D変換器において、該非線形光葉子は非線 形ファブリベロー共振器から成り、該非額形ファ ブリベロー共振器における入射側と透過側の ミラーの反射率を各々RF、RBとし、共振器内 の吸収係数をα、共振器長をdとしたときRF/ RBの値がe^{-2 a d} 近傍の値をとるように設定し たことを特徴とする光A-D変換器。

(2) 前記光A-D変換手段は前記非線形光索子

D 変換器。

(6)前記光A-D変換手段は前記非線形光素子からの第2出力光を、該非線形光素子に入力光として再入力する構成の光学的な帰還系を有していることを特徴とする請求項5記載の光A-D変換器。

(7) 前記非線形光素子を有した帰選系の光路中の一部に光信号が該非線形光素子内で互いに混合しないように光遅延を行う為の光遅延素子を設けたことを特徴とする請求項 6 記載の光A - D 変換器。

(8) 前記光A-D変換手段への入力光は3原色分離手段により多色画像情報から空間的若しくは時系列的に得た3原色の画像情報を有する光を波及変換手段に入力し、該波長変換手段により各々一定の波長より成る画像情報に変換した光であることを特像とする請求項1記載の光A-D変換器。

からの第2出力光を予め設定した増幅処理を行う 光増幅繁子を介した後、該非級形光素子に人力光 として再入力する構成の光学的な帰滅系を有して いることを特徴とする請求項1記載の光 A - D 変 換器。

(3) 前記第2出力光はアナログ信号光であり、前記光増幅索子は入力されたアナログ信号光の強度を該アナログ信号光が前記非線形光素子に再入力するとき2倍となるように増幅処理をしていることを特徴とする請求項2記載の光A-D変換器。

(4)前記非線形光案子と前記光增幅素子とを光学的に帰還配置した帰還系の光路中の一部にこれらの各業子間での光信号が互いに混合しないように光遅延を行う為の光遅延素子を設けたことを特徴とする離求項3記載の光A~D変換器。

(5) 前記光A-D変換手段は前記非線形光素子のしきい値を前記第2出力光が該非線形光素子に再入力するとき1/2倍となるような制御部を有していることを特徴とする請求項1記載の光A-

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

